



中華民國專利證書

發明第 I 849989 號

發明名稱：具有多層絕緣層的真空電弧推進器

專利權人：國立成功大學

發明人：李約亨、謝勛丞、黃丙翰、羅偉誠

專利權期間：自2024年7月21日至2043年6月19日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局局長

廖承威

中華民國



113

年

7

月

21

日

